

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所) 98 學年度第 一 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISR 5601	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802	IJK EF207					
ISR 5602	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	張 立 T8627		IJK EF207				
ISR 5603	半導體製程設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment	選	3	3	游欽宏 PT809					IJK. EE205	
ISR 5604	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825				IJK EF207		
ISR 5606	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	陳 智 T8925			IJK EF207			
ISE 5301	專題討論	Seminar	必	3	3	半導體專班						BCD EF207
ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修

單位主管簽章：_____

院長簽章：_____